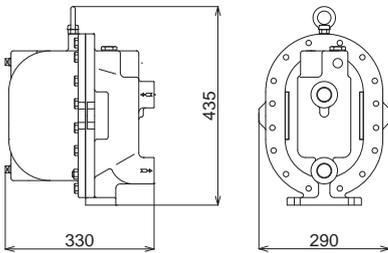


<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	AFP1H-M	AFP2H-M		
	受注品	受注品		
ポンピング トラップ	0.5MPa 蒸気	0.5MPa 蒸気		
	FCD製 クローズドシステム※	FCD製 オープンシステム		
				
	型式：AFP-1H型	型式：AFP-2H型		
POINT	蒸気使用機器のストール対策に ドレンを高所へ圧送(ポンプ機能)注.			
標準仕様	形式	メカニカル式(フロート式)		
	適用流体	蒸気・ドレン		
	流体温度	160°C以下		
	適用圧力	0.5MPa以下		
	加圧(駆動用)流体	蒸気 又は 空気		
	加圧流体圧力	0.03~0.5MPa		
	背圧許容度	加圧流体蒸気の場合：加圧流体圧力×50%以下 加圧流体空気の場合：加圧流体圧力×80%以下		
	端接続	JIS Rc1ねじ		
	材質	本体・フロートケース	FCD	
		弁体・弁座	SUS	—————
フロート		SUS		
その他	入口側スイング式逆止弁(本体内蔵)、加圧孔ストレーナ内蔵(80メッシュ)			
呼び径	トラップ機能有り(クローズドシステム)※	トラップ機能無し(オープンシステム)注.		
価格(円)	25	423,000	400,000	
		43	42	
記事	●レーザータンク(単体)も販売しています。 ※クローズドシステム時にポンピングトラップ一次側のドレン滞留防止のため、レーザー(2L以上の配管容量)が必要となります。詳細はお問い合わせください。 注. AFP-2H型は通常のスチームトラップ機能(開閉弁)が無く、ドレン圧送のみの用途に使用されます。			
				

8 ポンピングトラップ 蒸気